

Atty Dkt. No  
33082M023

PATENT

IN THE UNITED STATES PATENT AND TRADEMARK OFFICE

Applicants: Makoto OKABE et al.

Serial No.: New

Group Art Unit: Unassigned

Filed : December 9, 1999

Examiner: Unassigned

For : VACUUM PROCESSING APPARATUS

JC714 U.S. PTO  
10/066598  
02706702

CLAIM FOR FOREIGN PRIORITY

Assistant Commissioner for Patents  
Washington, D.C. 20231

COPY


Sir:

Under the provisions of 35 U.S.C. §119, Applicants hereby claim the benefit of Japanese Patent Application No. 10-352648 filed December 11, 1998 for the above-identified United States patent application.

In support of Applicants' claim for priority, a certified copy of said Japanese Patent Application is attached hereto.

Respectfully submitted,  
SMITH, GAMBRELL & RUSSELL, LLP

Beveridge, DeGrandi, Weilacher & Young  
Intellectual Property Group

By:   
Michael A. Makuch, Reg. No. 32,263  
1850 M Street, N.W., Suite 800  
Washington, D.C. 20036  
Telephone: (202) 659-2811  
Fax: (202) 659-1462

December 9, 1999

COPY

日 本 国 特 許 庁

PATENT OFFICE  
JAPANESE GOVERNMENT



別紙添付の書類に記載されている事項は下記の出願書類に記載されて  
る事項と同一であることを証明する。

This is to certify that the annexed is a true copy of the following application as filed  
in this Office.

出 願 年 月 日  
Date of Application:

1 9 9 8 年 1 2 月 1 1 日

出 願 番 号  
Application Number:

平成 1 0 年 特 許 願 第 3 5 2 6 4 8 号

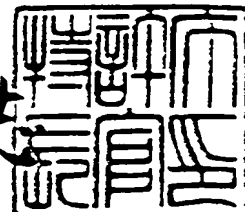
出 願 人  
Applicant(s):

東京エレクトロン株式会社

1 9 9 9 年 8 月 3 0 日

特 許 庁 長 官  
Commissioner,  
Patent Office

伴 佐 山 建 志



**COPY** 出 証 番 号 出 証 特 平 1 1 - 3 0 6 0 0 0 3